

2019年度 中小企業技術者研修 <化学分析技術> 日程

2019/11/29

回数	月日	班	時間数	午前 (9:30~12:30)		午後 (13:30~16:30)	
				科目	会場	科目	会場
1	11/8 (金)	A, B	3			開講式 (13:20~13:30)	
					化学の基礎	第1研修室 環境技術研究室 山口浩一	
2	11/15 11/22 (金)	A	6	吸光光度分析	第1研修室 環境技術研究室 柴田信行	吸光光度分析	研究棟5F (R505) 環境技術研究室 柴田信行 環境技術研究室 松村大植
		B					
3	11/15 11/22 (金)	B	6	ICP発光分光分析	第2研修室 金属・表面技術研究室 大橋芳明	ICP発光分光分析	研究棟5F (R513) 分光測定室 金属・表面技術研究室 大橋芳明
		A					
4	11/29 12/6 (金)	A	6	イオンクロマトグラフィー	第1研修室 環境技術研究室 岸川允幸	イオンクロマトグラフィー	研究棟5F (R505) 環境技術研究室 岸川允幸
		B					
5	11/29 12/6 (金)	B	6	走査電子顕微鏡	第2研修室 金属・表面技術研究室 浅野成宏	走査電子顕微鏡	研究棟2F (R214) 電子顕微鏡室 金属・表面技術研究室 浅野成宏
		A					
6	12/13 12/20 (金)	A	6	X線回折	第1研修室 環境技術研究室 木下武彦	X線回折	研究棟4F (R414) X線測定室 環境技術研究室 木下武彦 環境技術研究室 岸川允幸
		B					
7	12/13 12/20 (金)	B	6	EPMAによる局所分析	第2研修室 金属・表面技術研究室 松本宏紀	EPMAによる局所分析	研究棟2F (R214) 電子顕微鏡室 金属・表面技術研究室 松本宏紀
		A					
8	1/10 1/17 (金)	A	6	熱分析	第1研修室 環境技術研究室 川瀬聡	熱分析	研究棟4F (R412) 無機材料測定室 環境技術研究室 川瀬聡
		B					
9	1/10 1/17 (金)	B	6	蛍光X線分析	第2研修室 環境技術研究室 野々部恵美子	蛍光X線分析	研究棟4F (R414) 研究棟4F (R408) 環境技術研究室 野々部恵美子 環境技術研究室 松村大植
		A					
10	1/24 1/31 (金)	A	6	有機定性分析	第1研修室 環境技術研究室 林朋子	有機定性分析	研究棟3F (R314) 研究棟4F (R412) 環境技術研究室 林朋子 環境技術研究室 中野万敬
		B					
11	1/24 1/31 (金)	B	6	ESCA	第2研修室 金属・表面技術研究室 岡東寿明	ESCA	研究棟4F (R413) X線測定室 金属・表面技術研究室 岡東寿明 環境技術研究室 川瀬聡
		A					
12	2/7 (金)	A, B	6	有機分析概説	第1研修室 環境技術研究室 中野万敬	無機分析概説	第1研修室 プロジェクト推進室 小野さとみ
				修了式 (16:30~) 第1研修室			